

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

58095853 A

(43) Date of publication of application: 07.06.83

(51) Int. CI

H01L 25/08 // H02M 7/155

(21) Application number: 56192831

(22) Date of filing: 02.12.81

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

IIMURA KENJI

# (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

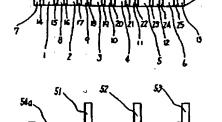
(57) Abstract:

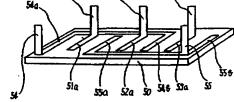
PURPOSE: To increase density and microminiaturize the device by vertically stacking semiconductor elements, and to shorten the manufacturing process by stacking and cutting wafers while adopting once mounting system to a wiring case.

CONSTITUTION: The semiconductor elements 1W6 and metallic plates (such as FeNi) 7W13 among the elements 1W6 are mutually connected by solder materails 14W25. The wiring case 50 is formed by resin such as epoxy resin, and connecting wiring terminals 51W55 are previously buried. A connecting pellet is arranged onto the wiring cases 50, and a connecting section 54a and the metallic plate 7, 51a and 8, 55a and 9, 52a and 10, 54b and 11, 53a and 12 and 55b and 13 are each connected by solder materials. The terminals 51W53 function as input terminals and 54 and 55 output terminals respectively. Lastly, the whole is sealed with resin, and a three-phase diode bridge by six semiconductor elements if formed.



COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio





## ⑤ 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

# @公開特許公報(A)

昭58—95853

Dint. Cl.<sup>2</sup>
H 01 L 25/08
H 02 M 7/155

鐵別記号

庁内整理番号 7638-5F 6957-5H **②公開 昭和58年(1983)6月7日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## **②** 半導体装置

②特

阿四56—192831

②出 質

1 昭56(1981)12月2日

砂発 明 寄

飯村健二

日立事章即 8 丁目 1 番 1 号株式

会社日立製作所日立工場內

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

母代 理 人 弁理士 髙橋明夫

#### 明 和 学

特別の名称 半導体製鋼 特許翻求の範囲

- 1. PN級合を有する複数の半導体業子をろう材 により関係した半導体装置において、各半導体業 子間に金属収を設けたととを特替とする半導体集 像。
- 2 2 館の学導体象子を1 組として8 組を互いに 特性が具たるように配列したことを特徴とする得 許確求の範囲第1 須記劇の学導体報酬。
- 3. 3 組のや導体電子を収納ケースに形成された 配線パターンにより移続することを物類とする幹 許額水の範囲第2 類型数のや線体模像。 確明の詳細な説明

本発明は3相ダイオードモジュールだ選用して 好適な学導体複数に関するものである。

従来、3 名ダイオードブリッツのモジュールは ・絶縁板の上に半導体ペレットを6 個平面状化配置 して很互に参続し、傍ヒートシンクと共に樹脂で モールドした構造となつている。とのため、部品 息数も多く、製作に手間がかかる上、外形寸法も 比較的大きい(60×40×20程度)ものとな つていた。

本発明の目的は、製作工程を大幅に被らした高 密度超小器の三相ダイオードモジュールを提供することにある。

本発明は、健業平面状化配配されていた半導体 東子を、たてに接み載ねることにより高密度超小 型をはかり、またその製作法には、ウェヘーを積 今重ねたあとで切断するとともに、配額ケースへ の1回マウント方式により製作工程の短縮を図る ようにしたものである。

以下、本発明を図示する実施例に基づいて評細 化統領する。

第1回は3個ダイオードブリッツの回路図を示するのであって、6回の半導体祭子1~6から成り、入力電子51、52、53に3個交流を入力すると、出力電子55、56から直流出力が進出される構成のものである。

第2回は第1回に示した3個ダイオードブリッ

ジを実現する本語明の一裏施師を示す図であつて、 半導体準子1~6とその他の金属板(例えば、 PeNiなど)7~18とは、半田村14~25で 植丑に毅統されている。との接続ペレットは、第 18の何弟の点貌で聞んだ部分に相当する。すな わらペレットの名性は、第2回にかいて左から、 半端体電子1かよび2はPN、単導体電子3かよ び4はNP、単純体素子をおよび6はPNの順に なつている。

**第3図はこの辞疏ペレットを設置する配辞ケー** スを示す。配額ケース50は、例えばエポキシ側 脂で構成され、接続配線選子51~55が予めり め込まれている。との配象ケーズ50の上郎に第 2頃に示した接続ペシットが配置され、接続部 .54.と金属俊了、51.と8,.55.と9, 52,210,54,211,53,212, 55、と13がそれぞれろう材で独続される。す ると、第1囚に示する根ブリッジの結構が実現で を、端子51~53は入力場子、54、55はそ れぞれ出力端子になる。最後に、金体は第4図の

ているとともに、製作工器の大阪短船がはかられ る。さらに、配線ケースとの筆鏡も、部品点数が 2個(整跳ペレットと配級ケース)であり、かつ 』側のマウント作業で良いので全体の製作工程及 び都作コストは大きく低減するなど優れた効果が 38.

### 刺頭の焦珠を鋭り

第1 図は3 柏ダイオードブリッジの函路図、第 2 図は木発明の一球胎側を示す提続ペレットの構 岐図、鮮8図は配線ケースの一例を示す雑成図、 据4図は樹脂剣正装の新面構造を示す図である。 1~6…半導体電子、7~13…金陽報、14~ 25~半因材、51~53~3相入力端子、54、 55…出力備子、50…配線ケース、54。、 81., 55., 52., 54., 58., 55. …会馬根との遊続部。

代理人 弁理士 高模

福曜58-95853(2)

断面構造図の如く樹脂料止される。すなわら、倒 船ケース80をかぶせて、中ドペシペーション材 (何えばシリコーンゴム)3 1、さらに光原材 32(例えばエポキン樹脂)を光切して封止する。 なか、僕も関化かいて83~39はろう材である。

ところで、会属板7~18はFe Niである必要 はたく、電気伝導性を有するな異なら何でも良い ととは言うまでもない。また、突然例では半導体 第子6個による3 指ダイオードブリッジを承した が、半導体電子1個による単指ダイオードプリツ ジにも同様に適用できる。

以上の説明から明らかなように、本格的によれ は、接続ペレットの政格で数曲角、樹脂剣止後で も10m角程度の3倍ダイオードモジュールが実 現でき、高密度、高集镓化の効果が大きい。

また機能の量が大幅に低被されるので、樹脂の 応力が減少し、低額性が向上する。

また、接続ペレットの製作には、半導体ウエハ と中田クラッドした金庸都を重ねて非潜し、その うち必要な大きさに切断すればよく、登業に遊し

